

波士頓半導體設備公司創新的 Zeus 壓力 MEMS 測試分類機獲得追加訂單

麻薩諸塞州比爾里卡 - 2017 年 7 月 11 日 - 作為一家全球半導體測試分類機公司，[波士頓半導體設備公司](#) (BSE) 今天宣佈，該公司已經收到一份追加訂單，訂購多台 Zeus 重力式分類機，用於測試壓力微機電 (MEMS) 的分類機。該訂單來自胎壓監控系統感測器的一家主要製造商，Zeus 壓力 MEMS 解決方案由於高準確性和生產能力而被這家製造商選中。

“Zeus 分類機在進行現場測試時，能將產生的壓力直接施加到產品上”，BSE 市場部副總裁 Kevin Brennan 說。“這樣就無需切換，直接進行壓力測試。與其它解決方案相比，該設備還能更快速地達到所需的壓力設定值、在更短時間內通過壓力水準及提供一種更加快速的間隔時間 (index time)。這些優勢合在一起，能讓壓力 MEMS 設備實現更高產能，使 Zeus 成為一種理想解決方案。”

Zeus 是一種三溫分類機，能夠配置到最多 8 sites。低溫測試可使用 LN2 或 BSE 設計的兩階段冷卻器 - MR2。Zeus 能夠以更可負擔的價格提供當今測試平臺所需的功能和性能。

關於波士頓半導體設備公司

波士頓半導體設備有限公司為全球半導體製造商和 OSAT 提供測試自動化解決方案和電子維修服務。我們的解決方案能夠滿足客戶對測試自動化產品和服務的要求，從而讓半導體測試平臺保持正常運行。我們的目標是為我們的客戶降低設備成本，增加設備正常運行時間。如需瞭解更多資訊，請瀏覽 www.bostonsemiequipment.com。

###

公司連絡人

Colin Scholefield

Boston Semi Equipment

colin.scholefield@bsegroup.com

電話：+1 781 273 0090

媒體連絡人

Amy Smith

Kiterocket

asmith@kiterocket.com

電話：+1 401 369 9266